English

0.1380820000000000000000000000000000000000				
			2×1 1	991C4E96
e-mail	-   2001	嗎:	五八	[

首頁 | 分類瀏覽 | 專利檢索 | 檢索歷史 | 案件狀態查詢 | 權利異動查詢 | 積體電路布局 |

#### ■詳細資料內容 第 1/1 筆

♥ 錯誤通報 ♥ 建議事項

278

|回前頁

| 友善列印

案 權 態動

公告號

548316

專利名稱

平面面板顯示器之電極形成方法

公告日

2003/08/21

證書號

185824

申請日

2001/12/04

申請號

090130023

國際分類號 C09D-011/00(2006.01);G02F-001/1343

/IPC

(2006.01);**H01J-009/02**(2006.01);

(IPC 1-7): C09D-011/00;G09F-009/30;G09F-

009/00;H01J-011/02;H01J-009/02

公報卷期

30-24

發明人

阿部知行

小田正明

申請人

愛發科股份有限公司 日本

代理人

林志剛

優先權

日本 2000-368680 2000/12/04

摘要

本發明之目的在提供使用噴墨用墨料, 以噴墨列印 機形成平面面板顯示器(FPD)之電極的方法。 使藉由氣體蒸發法之金屬蒸氣與第1溶劑蒸氣接觸得 金屬超微粒分散液之第1步驟,於該分散液加入低分 子量極性溶劑(第2溶劑)使金屬超微粒沈降再抽出、 去除第1溶劑之第2步驟,及加入第3溶劑於所得沈降 物作溶劑替換, 得金屬超微粒分散液之第3步驟所 成, 於第1步驟及/或第3步驟添加分散劑, 得墨料特 性優之分散液所成之噴墨用墨料。粒徑100奈米以下 之金屬超微粒於獨立狀態均勻分散。利用該噴墨用 墨料作FPD之電極形成。

縮圖尺寸大

中學民國專利公報 [19] [12]

C0901100 HOT MAD

ini i i i i i i i

编数域之法 [22]李朝百郡:李孝宪道 90年(2001) 12月16日初 (72) 维特人 13300 A

数字 数字 **使用经验的**的第三人称单数 1749年第三人称单数 排水線 兔生

57日申請華刊額辦
1. 轉等報識居鄉市盡志並整種投放
1. 轉等報識居鄉市盡志並整種投放
1. 其等徵為: 鐵部造魚鄉租繳較
至京數報
2. 成成
2

1872899272 RP388 868892701221~128 所有為2.0**%和**数的是含有2**%和** 面的高级之间——如此最为之类的程 基础,取熟量的,就是持熟度之一 種採上的分數無之面屬超額粒囊の 分数的,其金属相数的基立分数数 ZMROTACK I MAMBRIO PAR CHRISTIAL CONSIGNATION IN LONGSTREET ACCESSORS

自主教之國教的一次。2月後日禄 水洗穀數1911年2期之一様以上之 所謂37年4時間以此類以之以對於 中、數學名屬核教和之獨立以數称 **法教工学**辑

w:3343 w

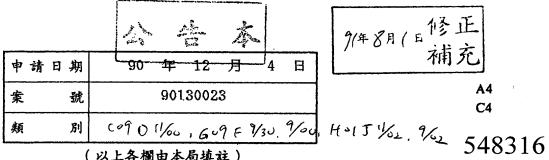
**苹薯之糯辣粉烧糸法、其中丝上法** 第1中職或第1市課・支持第1分數 及海末多數是二多數中國認知分數

A SEPARATE RESIDENCE SERVICES ASSESSED SERVICES. 5.3中度有利報應計算至額率100至 ・場合等報酬報酬或款不需要因 方思,更非是產業解析應款之平的 數程立時許效之一。上途金融超數 數理分支持可能之一。上途金融超數 數理分支持可能分支持可能分析。 公司的事制與影片。可能可能分析。 一項之至確認裁則是認定者推測或 近上,等率是必用對於更計核 施。即轉編數。數單即轉換其核 施。即轉編數。數單即轉換其核 施。即轉編數。數單即轉換其核

CONTRACTOR SALE CONTRACTOR の高さ電視を成らは、ま中におけ 現状と月報報を下敷されます。 20中間間を開発するもと下れれた数

2.與中國專門議議系4歲之中資訊數數 卓都立為轉移與意志。然中日地球 最數值一樣的基礎。 如中國英國政議與關係等之地縣可經 內部。其中三級計算時公司機構等 资施。其中三級計算時公司機構等 资施自工轉之級同步報告。第一 計學核理。本政報將董務1日。以下 之種系領機。本政報將董務1日。以下 之種系領機。至安報將董務1日。以下

本系統資料僅供參考,不作為准駁之依據,所有資料以經濟部智慧財產局公告為準。



9年8月(日修正補充

C4

(以上各欄由本局填註)

	考	發明 事利説明書
發明力語	中文	平面面板顯示器之電極形成方法
一、新型名稱	英文	
	姓名	(1) 阿部知行 (2) 小田正明
二、發明 人 創作	國籍	(1) 日本 (2) 日本 (1) 日本國千葉縣山武郡山武町横田五一六 愛發科·法人中心股份有限公司內
	住、居所	(2) 日本國千葉縣山武郡山武町横田五一六 愛發科・法人中心股份有限公司内
	姓 名 (名稱)	(1) 愛發科股份有限公司 株式会社アルバック
	図 籍	(1) 日本
三、申請人	住、居所(事務所)	(1) 日本國神奈川縣茅崎市萩園二五〇〇
	代表人姓 名	(1) 中村久三

(由本局填寫

承	辦人代碼	:	<del></del>	 · ·	
大	類	:		 	
I	PC分類	:		 	

A6 B6

-			_	
+	æ	J	4	٠
4	案	$\mathbf{c}$	PJ	•

虱	(地區	)	申	請	專利	,	申	請

案號:

,□有 □無主張優先權

日本

2000 年 12 月 4 日

日期:

2000-368680

回有主張優先權

( 請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁各欄 )

有關微生物已寄存於:

,寄存日期:

,寄存號碼:

經濟部智慧財產局員工消費合作社印製

四、中主發明摘要(發明之名稱: 平面面板顯示器之電極形成方法

本發明之目的在提供使用噴墨用墨料,以噴墨列印機 形成平面面板顯示器(FPD)之電極的方法。

使藉由氣體蒸發法之金屬蒸氣與第1溶劑蒸氣接觸得 金屬超微粒分散液之第1步驟,於該分散液加入低分子量 溶劑)使金屬超微粒沈降再抽出 (第 2 極性溶劑 3 溶劑於所得沈降物作溶劑 ,及加入第 2 步驟 得金屬超微粒分散液之第3步驟所成,於第 1 步 驟 3 步驟添加分散劑,得墨料特性優之分散液所成 粒徑100奈米以下之金屬超微粒於獨立 之噴墨用墨料 狀態均勻分散。利用該噴墨用墨料作FPD之電極形成。

英文發明摘要(發明之名稱:

### 五、發明説明(1)

#### 技術領域

本發明係有關使用含金屬超微粒及分散劑之金屬超微粒獨立分散液所成之噴墨用墨料之平面面板顯示器(以下亦稱FPD)之電極形成方法。

#### 先行技術

向來,在著色塗料、導電塗料等領域,已有金屬超微粒分散液之使用,而使用金屬超微粒分散液作爲墨料,利用噴墨列印方式形成FPD之電極則至今未見。FPD有液晶顯示器(LCD)、電漿顯示面板(以下亦稱PDP)、有機EL顯示器(EL)、場發射顯示器(FED)等等,而以下主要以PDP爲代表說明本發明。

### 五、發明説明(2)

同定址電極於其上形成有玻璃介電體層。

前面板連同後面板經其後續步驟之後,互相貼合完成 PDP面板,而製程中此一電極形成步驟乃最煩雜,步驟 多,有礙於成本之減降。

上述金屬超微粒分散液之製造法,已知有將金屬超微粒或粉末連同樹脂、分散劑等,經攪拌、超音波、球磨、沙磨等分散處理而製造之方法。以該方法所得分散液已用於塗料等領域。該製造法中,有例如於液相中直接製得了蒸氣金屬,蒸發之金屬凝縮成均勻超微粒分散於溶劑中,蒸氣金屬,蒸發之金屬凝縮成均勻超微粒分散於溶劑中,為分散液之氣體中蒸發法(專利第2561537號公報),及利用不溶性沈澱反應或藉還原劑之還原反應等方法。這些金屬超微粒分散液之製法中,以氣體中蒸發法可穩定製造均勻分散有粒徑100奈米以下之超微粒之分散液,且製造之際所用分散安定劑或樹脂成分少於液相法,即可製得選定濃度之超微粒分散液。

#### 發明所欲解決之課題

如上述,尚無使用金屬超微粒分散液作爲噴墨用墨料之例,係因習知金屬超微粒分散液尚未具定能以用作噴墨用墨料之墨料特性(黏度、表面張力等)。以往之以氣體中蒸發法所得金屬超微粒會凝集,欲將之分散於溶劑中亦難達安定狀態。因此,即使以如此之金屬超微粒分散液用作噴墨用墨料,也會有金屬超微粒凝集體堵塞噴墨孔之問

### 五、發明説明(3)

題。而且,超微粒獨立分散之金屬超微粒獨立分散液,在用作噴墨用墨料之際,須使用可滿足墨料特性之適當溶劑,有選用妥適溶劑匪易之問題。

又,先行技術之氣體中蒸發法,於蒸發之金屬蒸氣的 凝縮之際,共存之溶劑遭改質成副產物,隨其量有時會引 發分散液保存期限、黏度、著色等方面之問題。又再,如 後敘說明,隨分散液之用途,或有需要分散於該氣體中蒸 發法製程中難以使用之低沸點溶劑、水及醇系溶劑等的超 微粒分散液之問題。

P D P 之 習 知 製 程 係 於 個 別 步 驟 製 造 前 面 板 及 背 面 板 , 最 後 組 合 成 面 板 。

首先說明前面板之製程。玻璃基板入料檢查後,以濺鍍法及光微影法形成掃描電極之ITO圖型。因ITO膜本身電阻高,ITO膜上形成作爲母線電極之寬50微米,厚2微米之金屬膜,其方法,目前有以厚膜銀膏爲原料之網印法,或將Cr/Cu/Cr之層合濺鍍膜經光微影法之圖型蝕刻法二者。定址電極形成後,其上依序形成玻璃介電體層、條紋阻障壁、螢光體層、密封層,其次移往組合前面板之組裝步驟,將面板互相封合、排氣、封入氣體後進行陳化處理,完成PDP面板。

上述電極形成步驟,於網印當中,有網版位置滑移產生形成位置不良,網孔堵塞圖型形成不良產生開放缺陷,或糊膏殘留在網版上造成材料損失之問題。濺鍍、光微影法係真空過程,須以光微影作圖型蝕刻、有濺鍍、阻劑塗

# 五、發明説明(4)

布、圖型曝光、顯像、蝕刻、光阻打磨等 6 、 7 步驟,並因係全面成膜,有材料損耗大之問題。

本發明之課題在消除上述先行技術諸問題,並提供製作滿足可用作噴墨用墨料之特性,由金屬超微粒獨立分散液所成之噴墨用墨料,用噴墨列印機形成FPD電極之方法。

#### 用以解決課題之手段

本發明人等爲解決上述課題,對金屬超微粒以獨立狀態分散之分散液,即無超微粒凝集發生,保有流動性,現時性優之金屬超微粒獨立分散液進行研究開發,發現白時定步驟,使用特定分散液而得之分散液可以解決決往諸問題。又,本發明人等精心探討PDP之電極形成改發現若用可於300℃左右低溫煅燒之上述金屬超微粒之沒頭質墨列的機,可無濺鍍法之月空批次處理外上,並無須如濺鍍法之真空批次處理外上,並無須如濺鍍法之真空批次處理外上,並無須如濺鍍法之真空批次處理外上,並無須如濺鍍法之真空批次處理外上,並無須如濺鍍法之真。因將 版堵塞產生開放缺陷,並能於短時間描繪出電極圖型,終於完成本發明。

本發明之平面面板顯示器電極形成方法係用特定之噴墨用墨料,該噴墨用墨料係由含金屬超微粒及分散劑之金屬超微粒獨立分散液所成。含分散劑之金屬超微粒獨立分散液,其超微粒逐一獨立均匀分散,保有流動性。

該金屬超微粒之粒徑通常在100奈米以下,10奈

# 五、發明説明(5)

米以下為較佳。金屬超微粒獨立分散液之黏度在1至 100毫帕·秒,1至10毫帕·秒為較佳,其表面張力 在25至80毫牛頓/米,30至60毫牛頓/米為較佳 ,如此物性滿足用作噴墨用墨料之特性。

分散劑係選自烷基胺、羧酸醯胺、胺基羧酸鹽之1或多種,較佳者爲主鏈碳原子數4至20,8至18爲更佳之烷基胺,而烷基胺係以一級胺爲較佳。

上述分散液之分散媒,以含至少1種選自主鏈之碳原子數6至20之非極性烴類,水及碳原子數15以下之醇系溶劑之溶劑爲佳。

用於本發明之噴墨用墨料係以在環境氣體中第1溶劑蒸氣之存在下將金屬蒸發,於溶劑中分散金屬超微粒,製得金屬超微粒分散液之第1步驟,於該第1步驟所得分散液加入低分子量極性溶劑(第2溶劑)使該金屬超微粒沈降,抽除其上澄液實質去除該第1溶劑之第2步驟,及於如此所得之沈降物添加第3溶劑,製得金屬超微粒之獨立分散液之第3步驟所製造。第1步驟及/或第3步驟有分散劑之添加。

用於本發明之噴墨用墨料製法,係由環境氣體中在第 1溶劑蒸氣之存在下蒸發金屬,使該金屬蒸氣與該溶劑蒸 氣接觸,冷卻捕集,得該溶劑中分散有金屬超微粒之金屬 超微粒分散液之第1步驟,於該第1步驟所得之分散液加 入低分子量極性溶劑(第2溶劑),使金屬超微粒沈降, 抽除其上澄液實質去除該第1溶劑之第2步驟,及於如此

### 五、發明説明(6)

所得之沈降物添加第3溶劑,得金屬超微粒之獨立分散液之第3步驟所成。第1步驟及/或第3步驟中有分散液之添加,可得適用作噴墨用墨料之金屬超微粒分散液。

該第3溶劑係選自主鏈之碳原子數6至20之非極性 煙類,水及醇(碳原子數15以下)系溶劑之至少1種, 適於噴墨用墨料。

#### 發明之實施形態

以下說明本發明之實施形態。

,用於本發明之噴墨用墨料滿足其特性。

噴墨用墨料所要求之墨料特性,為落實墨料之供給安定性,墨料液滴形成飛翔安定性,及印頭之高速回應性等,於通常之動作溫度(0至50℃)下其黏度在1至100毫帕・秒,1至10毫帕・秒為較佳,其表面張力係25至80毫牛頓/米,30至60毫牛頓/米為較佳

如上述,本發明中金屬超微粒係於氣體中以蒸發法製得,以該方法可製造粒徑100奈米以下,較佳者爲10奈米以下粒度整齊之金屬超微粒。以如此之金屬超微粒爲原料,爲適用於噴墨用墨料進行溶劑替換,並爲提升該超微粒之分散安定性添加有分散劑,故金屬超微粒逐一獨立均勻分散,並保持流動狀態,可得適作噴墨用墨料之分散液。

根據本發明,用氣體中蒸發法所得金屬超微粒製作所欲金屬超微粒分散液時,首先,第1步驟係於真空室中在

## 五、發明説明(7)

氦等惰性氣體壓力10托以下之環境氣體中使金屬蒸發,在冷卻捕集金屬蒸氣之際,於該真空室內導入1種以上之第1溶劑蒸氣,金屬在微粒成長階段其表面接觸該第1溶劑蒸氣,得一次粒子獨立、均勻分散於第1溶劑中成膠體狀之分散液,於其次之第2步驟去除第1溶劑。如此去除第1溶劑,係於第1步驟中蒸發之金屬蒸氣於凝縮之際,用來去除共存之第1溶劑經改質所生之副產物,並係隨用途之需,用以製造第1步驟中難以使用之低沸點溶劑、水或醇系溶劑等中獨立分散有超微粒之分散液。

根據本發明,第2步驟係於第1步驟所得之分散液添加低分子量極性溶劑(第2溶劑),使該分散液中之金屬超微粒降低,其上澄液以靜置法、傾析等去除而移除第1步驟所用之第1溶劑。該第2步驟之多次重複,可實質去除第1溶劑。然後,第3步驟中,添加新的第3溶劑於第2步驟所得之沈降物,作溶劑替換,得所欲之金屬超微粒分散液。藉此得粒徑100奈米以下之金屬超微粒以獨立狀態分散之金屬超微粒子獨立分散液。

根據本發明,必要時可於第1步驟及/或第3步驟添加分散劑。於第3步驟添加時,不溶於第1步驟所用之溶劑的分散劑亦可使用。

可用於本發明之分散劑無特殊限制,可用選自烷基胺、羧酸醯胺、胺基羧酸鹽之1或多種。尤以烷基胺係以具碳原子數4至20的主骨架之烷基胺爲佳,具碳原子數8至18之主骨架之烷基胺於安定性、取用性等爲更佳。烷

## 五、發明説明(8)

基胺之主鏈碳原子數低於 4 時,胺之鹼性過強,有腐蝕金屬超微粒之傾向,會有最終超微粒溶解殆盡之問題。而若烷基胺之主鏈碳原子數高於 2 0 ,則金屬超微粒濃度高時,分散液黏度上升,有取用性變差之問題。又,所有級別之烷基胺均係有效分散劑,但從安定性、取用性之觀點,係以一級烷基胺較適合。

本發明可用的烷基胺之具體例有,丁胺、辛胺、 烷胺、十六烷胺 、十八烷胺、椰胺、牛脂胺 氫 化 牛 脂 胺 、油胺、月桂胺、及硬脂胺等一級胺 、二椰胺 脂胺及二硬脂胺等二級胺、以及十二基二甲胺 單甲胺 、 十 四 基 二 甲 胺 、 十 六 基 二 甲 胺 、椰二甲胺 十二基十四基二甲胺、及三辛胺等三級胺 、八亞甲基二胺、及壬二胺等之二胺 硬脂基丙二胺 酸醯胺、胺基羧酸鹽之具體例有硬脂酸醯胺、棕櫚酸醯胺 、月桂酸醯胺、油酸醯胺、油酸二乙醇醯胺、油酸月桂醯 硬脂醯苯胺、油胺基乙基甘氨酸等。 這些烷基胺 酸醯胺及胺基羧酸鹽可使用1種以上,將之用作安定之分 散劑。

根據本發明,烷基胺含量在對金屬超微粒重量約 0.1至10重量%,0.2至7重量%爲宜。含量不及 0.1重量%時金屬超微粒不以獨立狀態分散,有產生凝 集體而分散安定性差之問題。若超過10重量%則所得分 散液黏度變高,有最終形成凝膠狀物之問題。

如上之金屬超微粒分散液之用途包括FPD電極之形

# 五、發明説明(9)

成。本發明中以該分散液爲墨料組成物,用作近來成爲個人電腦週邊設備之低價高功能廣爲普及之噴墨列印機之噴墨用墨料,可形成FPD之電極。該噴墨用墨料特性所要求之黏度、表面張力等物性如上述。因應所印之玻璃基板、塑膠基板等基體之性質,選擇水、醇系等極性溶劑、非極性烴系溶劑等,有時亦隨使用方法之不同而決定溶劑之選擇條件。

例如,第1溶劑係氣體中蒸發法所用之金屬超微粒形成用溶劑,爲於冷卻捕集金屬超微粒之際易於液化,係沸點較高之溶劑。該第1溶劑可係碳原子數5以上之醇類,例如食萜品醇、香茅醇、龍牛兒醇、苯乙醇等之1種以上之溶劑、或有機酯類,例如含醋酸苯甲酯、硬脂酸乙酯、油酸甲酯、苯基醋酸乙酯、甘油酯等之1種以上之溶劑,可依所用金屬超微粒之構成元素或分散液之用途適當選擇

第2溶劑若能夠使第1步驟所得分散液中所含金屬超微粒沈降,將第1溶劑抽出、分離者即可,有例如低分子量極性溶劑之丙酮等。

第3溶劑可選用主鏈之碳原子數6至20之非極性烴,水及碳原子數15以下之醇等常溫爲液態者。非極性烴若碳原子數不及6,乾燥過快分散液取用上會有問題,而若碳原子數超過20,有分散液黏度上升,用於煅燒時易有碳的殘留之問題。醇若碳原子數超過15則有分散液黏度上升,用於煅燒時易有碳殘留之問題。

# 五、發明説明(10)

第3溶劑可用例如己烷、庚烷、辛烷、癸烷、十一烷、十二烷、十三烷、三甲基戊烷等長鏈烷、環己烷、環庚烷、環辛烷等環烷、苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、十二基苯等芳族烴、己醇、庚醇、辛醇、癸醇、環己醇、萜品醇等醇。這些溶劑可單獨使用,亦可混合使用。例如,長鏈烷之混合物,礦油精亦可。

第3溶劑有時必須係不同於(例如相同溶劑但純度不同等)第1步驟所用溶劑,而本發明於此時極爲合適。

用於本發明之金屬超微粒之構成元素若係高導電金屬即無特殊限制,可依目的適當選擇。有例如金、銀、銅、銀、選自其它諸多導電金屬之至少1種,或這些金屬之合金。其中銀、銅因導電度高而較佳。這些元素之任一所構成之金屬超微粒,以選自上述烷基胺、羧酸醯胺、胺基羧酸鹽中之1或多種用作分散劑,可得所欲之金屬超微粒分散液。

本發明中,用於FPD電極形成之噴墨用墨料中,金屬超微粒濃度在10重量%至70重量%,以10重量%至50重量%爲佳。若不及10重量%則表面張力等墨料特性固可充分滿足,但煅燒後電阻値於導電電路不足,且超過70重量%時表面張力等墨料特性無法滿足,無法用作形成FPD電極之噴墨用墨料。

#### 實施例

以下利用實施例說明本發明。這些例僅用以例示,而

# 五、發明説明(11)

非對本發明之任何限定。

### (實施例1)

氦 氣 壓 力 0 . 5 托 條 件 下 將 銀 ( A g ) 蒸 發 之 氣 體 中 蒸 發 法 生 成 Α g 之 超 微 粒 之 際 , 以 α ー 萜 品 醇 及 辛 胺 之 ( 容 量 比 ) 之 蒸 氣 接 觸 成 長 過 程 中 之 A g 超 微 粒 1 , 冷 卻 捕 集 回 收 , 調 製  $\alpha$  - 萜 品 醇 溶 劑 中 以 獨 立 狀 態 分 散 . 0 0 8 微 米 之 A g 超 微 粒 含 量 2 5 重 量 % ,平均粒徑 0 之 A g 超 微 粒 獨 立 分 散 液 。 對 該 分 散 液 1 容 量 加 入 5 容 量 之丙酮並攪拌。極性丙酮之作用下分散液中之超微粒沈降 。 靜置 2 小 時 後 去 除 上 澄 液 , 再 添 加 與 最 初 等 量 之 丙 酮 , 靜置 2 小 時後去除上澄液。於該沈降物添加新的非 極性烴十二烷並攪拌。沈降之Ag超微粒之粒徑約8奈米 ,確認粒子間以完全獨立之狀態分散於十二烷中。該分散 液非常安定,常溫下1個月後仍未見沈降分離。該分散液 中 A g 含 量 爲 2 3 重 量 % , 分 散 液 黏 度 8 毫 帕 · 秒 , 表 面 張力5毫牛頓/米。

同樣,在氦氣壓力 0 . 5 托之條件下以銅(C u )之蒸發的氣體中蒸發法生成 C u 之超微粒之際,以 a 一萜品醇及辛胺之 2 0 : 1 (容量比)的蒸氣與生成過程中之 C u 超微粒接觸,冷卻捕隻回收,調製 a 一萜品醇溶劑中以獨立狀態分散,平均粒徑 0 . 0 0 7 微米之 C u 超微粒含量 2 7 重量%之 C u 超微粒獨立分散液。對該分散液 1 容量添加丙酮 5 容量並攪拌。極性丙酮之作用下分散液中

# 五、發明説明(12)

電阻値爲9

離,密合力高。

之超微粒沈降。靜置 2 小時後去除上澄液,再添加與最初等量之丙酮,攪拌、靜置 2 小時後去除上澄液。於該沈降物另以非極性烴十二烷添加並攪拌。沈降之 C u 超微粒之粒徑約 7 奈米,確認粒子間係以完全獨立之狀態分散於十二烷中。該分散液極爲安定,常溫下經 1 個月仍未見沈降分離。該分散液中 C u 含量 2 5 重量%,分散液黏度 9 毫帕·秒,表面張力 3 7毫牛頓/米。

對所得之Ag超微粒獨立之分散液加入Cu超微粒獨立分散液,使金屬成分中Cu之比率占10重量%並用作墨料。使用市售之壓電方式單噴嘴噴墨列印機,於硼矽酸玻璃基板上描繪寬50微米,塗布厚度60微米,長100毫米之細線。描繪後用電爐於300℃煅燒30分鐘。製作出寬50微米,厚2.5微米之電極配線,其比

測試,以剝離強度4.5公斤力/平方毫米仍不自基板剝

0 × 1 0 <sup>- 6</sup> 歐 姆 ・ 公 分 。 該 電 極 配 線 經 膠 帶

其次,對高畫質用畫面比 1 6 : 9 之彩色 P D P 4 2 型面板,以金屬超微粒墨料爲原料,於絕對位置精度 ± 1 0 微米之大型 X - Y 枱用搭載 5 1 2 個間距 5 1 0 微米之多重噴嘴之噴墨列印機,形成前面板之掃描電極,並於同樣之 X - Y 枱用搭載 5 1 2 個間距 9 0 0 微米之多重噴嘴之噴墨列印機,形成背面板之定址電極,然後構成

PDP面板。其電極形成步驟及面板製程說明於下。

畫面比16:9之42型對角長1060毫米,像素

### 五、發明説明(13)

數係前面板、背面板共1024個,前面板之掃描電極1024×2個,背面板之定址電極有1024×3(RGB)個。電極間距係掃描電極510微米,定址電極900微米,電極寬50微米,厚2微米。控制成由各噴嘴以14.4千赫之頻率吐出5至6微微升之墨料。墨料係用Ag超微粒獨立分散液添加以Cu超微粒獨立分散液,金屬成分中Cu之比率占10重量%者。

首先,為形成掃描電極之母線電極,將經習知製程形成有ITO電極之對角長1060毫米,長寬比16:9,厚2.8毫米之硼矽酸玻璃基板,以機器人搬運到描繪裝置之X-Y枱上之選定位置,真空吸附於枱上加以固定。以玻璃基板上四個角落預先印字之定位標記為準將玻璃基板定位後,於玻璃基板端二側各留下寬15毫米之用以形成拉出電極之間隔,沿玻璃基板之長邊方向進行描繪。墨料自噴嘴吐出,於基板上展開成約50微米之圓點並瞬間乾燥。為用該濃度之墨料煅燒後膜厚能達2微米,各吐出所描繪之圓在噴頭掃描方向(X軸方向)為能有2/3重疊,控制噴頭掃描速度於(50÷3)/(

1 / 1 4 4 0 0 ) 微米/秒=2 3 9 . 9毫米/秒。X軸方向掃描描繪5 1 2 次以後,於 Y 軸方向移動2 0 0 微米,同樣於X 軸方向掃描描繪5 1 2 次,完成5 1 2 × 2 之5 1 2 個像素之配對電極之描繪。其後,於 Y 軸方向移動約2 6 1 毫米,同樣進行5 1 2 個像素配對電極之描繪。前面板之掃描電極1 0 2 4 × 2 個之描繪需時約1 5 秒。

訂

A7 B7

## 五、發明説明(14)

最後移至兩端面,調整512個自各噴嘴吐出之墨料組合,以約5秒形成拉出電極。玻璃基板之搬入描繪裝置,真空吸附,定位,電極描繪,拉出電極描繪,至搬出步驟約於60秒完成。此爲濺鍍法的千分之一。從上匣重量之變化,可知用以形成前面板之母線電極之墨料使用量,換算爲金屬重量係1.84克。此僅濺鍍法中材料使用重量之約五分之一。描繪裝置予以充分維護可於描繪線全無不良缺陷之產生。

於乾燥描繪電極後,全面以網印機塗布約40微米厚之介電體玻璃,送入大氣中之輸送帶爐以能於600℃保持30分鐘之移動速度進行煅燒。

背面板之定址電極係於玻璃基板上直接以900微米間距同樣形成掃描電極。重複6回512次之描繪,

1 0 2 4 × 3 個定址電極之形成於約 1 3 秒結束。背面板之電極形成步驟亦如同前面板,從搬入至搬出於約 6 0 秒完成,與濺鍍法相比,製程時間可短縮到一千分之一。

從卡匣之重量變化知用以形成背面板之定址電極之墨料使用量,換算爲金屬重量係1.62克。描繪線無不良處所可見。所得定址電極上如同掃描電極塗布以介電體玻璃,於輸送帶爐進行同樣之煅燒。

其次,如上述形成電極之前面板連同背面板返回通常製程,將兩者封合、排氣、封入氣體後進行陳化處理,組裝成PDP面板。對該面板進行1000小時連續點亮試驗,確認電極具充分之耐久性。又該面板較之以習知技術

# 第 90130023 號專利申請案 中文說明書修正頁

A民國 92 年 3 月 4 日修正 B7

# 五、發明説明(16

方法製造之面板,無可見的圖像差異。

### 發明之效果

根據本發明,使用含金屬超微粒及分散劑之金屬超微粒獨立分散液所成之噴墨用墨料,以噴墨列印機形成 FPD之電極,沒有使用材料之浪費,製程可予短縮而製造成本得以降低。 92 3 4 6 左

六、申請專利範圍

第 90130023 號專利申請案中文申請專利範圍修正本

民國 92 年 3 月 4 日 修 正

- 1.一種平面面板顯示器之電極形成方法,其特徵爲:使用含金屬超微粒及分散劑之金屬超微粒獨立分散液所成之噴墨用墨料形成平面面板顯示器之電極。
- 3 . 如申請專利範圍第2項之平面面板顯示器之電極形成方法,其中於上述第1步驟或第3步驟,或於第1步

訂

# 六、申請專利範圍 2

驟及第3步驟之二步驟中係添加分散劑。

- 4 · 如申請專利範圍第1項至第3項中任一項之平面面板顯示器之電極形成方法,其中上述金屬超微粒之平均粒徑在100奈米以下,上述金屬超微粒獨立分散液之黏度1至100毫帕·秒,其表面張力25至80毫牛頓/米。
- 5 . 如申請專利範圍第1項至第3項中任一項之平面面板顯示器之電極形成方法,其中上述分散劑係選自烷基胺、羧酸醯胺、胺基羧酸鹽之1或多種。
- 6 . 如申請專利範圍第5項之平面面板顯示器之電極形成方法,其中上述烷基胺之主鏈碳原子數爲4至20。
- 7.如申請專利範圍第6項之平面面板顯示器之電極形成方法,其中上述烷基胺係一級烷基胺。
- 8 · 如申請專利範圍第 1 項至第 3 項中任一項之平面面板顯示器之電極形成方法,其中上述分散液之分散媒係含選自主鏈之碳原子數爲 6 至 2 0 之非極性烴、水及碳原子數爲 1 5 以下之醇系溶劑之至少 1 種溶劑。

Family list

7 application(s) for: US2004043691 (A1)

Sorting criteria: Priority Date Inventor Applicant Ecla

1 Method of forming electrode for flat panel display

[JP]

Inventor: NORIYUKI ABE [JP]; MASAAKI ODA Applicant: ULVAC CORP [JP]

EC: C09D11/00C; C09D11/00C2B; (+2)

Priority Date: 2000-12-04

Publication CN1398390 (A) - 2003-02-19 info: CN1175312 (C) - 2004-11-10

METHOD OF FORMING ELECTRODE FOR FLAT PANEL

DISPLAY

Inventor: ABE NORIYUKI [JP]; ODA MASAAKI Applicant: ULVAC INC [JP]

EC: C09D11/00C; C09D11/00C2B; (+2)

IPC: B41M5/00; G09F9/30; C09D11/00; (+25)

IPC: B41M5/00: C09D11/00: C23C20/04: (+25)

Publication DE60118042 (T2) - 2006-09-28 Priority Date: 2000-12-04

METHOD OF FORMING ELECTRODE FOR FLAT PANEL DISPLAY

Inventor: ABE NORIYUKI [JP] ; ODA MASAAKI Applicant: ULVAC INC [JP]

EC: C09D11/00C; C09D11/00C2B; (+2)

IPC: B41M5/00; C09D11/00; C23C20/04; (+27)

Priority Date: 2000-12-04

Publication info: EP1349135 (A1) - 2003-10-01 EP1349135 (A4) - 2005-01-12 EP1349135 (B1) - 2006-03-15

METHOD FOR FORMING ELECTRODE OF FLAT PANEL DISPLAY

Inventor: ABE TOMOYUKI; ODA MASAAKI EC: C09D11/00C; C09D11/00C2B; (+2) Publication JP2002169486 (A) - 2002-06-14

Applicant: ULVAC CORPORATE CT KK IPC: B41M5/00; C09D11/00; C23C20/04; (+29)

Priority Date: 2000-12-04

Method of forming electrode for flat panel display

Inventor: ABE NORIYUKI [JP]; ODA MASAAKI Applicant: ULVAC CORP [JP]

EC: C09D11/00C; C09D11/00C2B; (+2)

IPC: B41M5/00; C09D11/00; C23C20/04; (+24)

Publication TW548316 (B) - 2003-08-21

Priority Date: 2000-12-04

Method for forming electrode for flat panel display

Inventor: ABE NORIYUKI [JP]; ODA MASAAKI Applicant: ABE NORIYUKI,; ODA MASAAKI, (+1)

EC: C09D11/00C; C09D11/00C2B; (+2)

IPC: B41M5/00; C09D11/00; C23C20/04; (+20)

Publication US2004043691 (A1) - 2004-03-04 info: US7247341 (B2) - 2007-07-24

Priority Date: 2000-12-04

METHOD OF FORMING ELECTRODE FOR FLAT PANEL

**DISPLAY** 

Inventor: ABE NORIYUKI [JP]; ODA MASAAKI

Applicant: ULVAC CORP [JP]; ABE NORIYUKI

EC: C09D11/00C; C09D11/00C2B; (+2)

IPC: B41M5/00; C09D11/00; C23C20/04; (+25)

Publication WO0247054 (A1) - 2002-06-13

Priority Date: 2000-12-04

Data supplied from the espacenet database — Worldwide